This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- (1) Offenlegungsschrift ® DE 19734794 A 1
- (f) Int. Cl.6: H 01 L 23/50

H 01 L 23/495 H 01 L 21/60

DEUTSCHES PATENTAMT

- (2) Aktenzeichen:
- 197 34 794.0
- Anmeldetag:
- 11. 8.97
- (1) Offenlegungstag;
- 16. 7.98 ·

1 Unionspriorität

P 2310/97

09.01.97 JP

(7) Anmelder.

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

Wertreter.

197 34 794

Tiedtke, Bühling, Kinne & Pentner, 80336 München

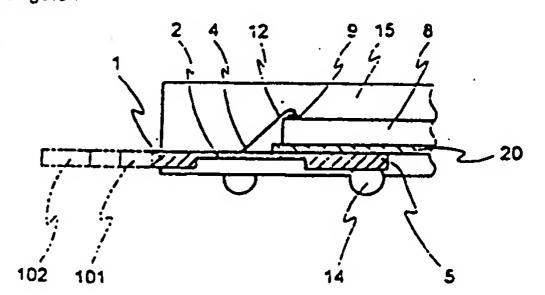
® Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (S) Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil
- Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschniπ (5) und der Verdrahtungsabschniπ (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



lieschreihung

Die Erundung beinisst ein Verdrahtungsteil zur Verwendung hei einer Halbienervormehtung und einen Leiterrannten mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang nut der nöheren Integration und der höheren Dichte von läubleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unteneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiententen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden, die beispielsweise auf der äußeren Oberfläche der Halbleitervornehtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiennentelektroden, und der Au-Benelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsweil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleitereleniente vorgeschenen Halbleitereiernentelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclektroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elekwodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Meialldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelekwoden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahlungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleiten ornichtung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkommliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelentent. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. Il eine an der Oberfische der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervornichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck- 55 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldrah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 schenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 27geordner ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 ist über des Durchgangsloch 13 mit dent an der ruckwertigen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgehildeten. 65 Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittunstent einer Halbleitenvortichtung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschnift

.

258 048/1988 offenhane andere herkonindiene Leverplane angewender ist. Bei der Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen. 9 eine un ner Oberflache den Halhleiterelements ausgehildere Halhleiterelementelektrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszah! 11 hezeichnei eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplane 16 ausgebildete ichtende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckien Mehrschichi-Leiterpiatic 16 zuszehildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eiekinischen Verbindung alfer Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der fückwänigen Operfiache der gedruckten Mehrschieht-Leiterplatte 16 zusgebildeten externen Anschluß. 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) nin einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halnleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildese leitende Verdrahtung II miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung II über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbaren Halbleitervorrichtung kann ein Halpleiterelement mit mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungsschrist 79 652/1982 ofsenbane Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewands wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiektroden an den Oberstächen der Halbleiterelemente mit den Ausenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupsersolie mit einer Dicke von 25 pin bis 75 pin bei den Verdrahtungsteilen verwendet, wodurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungstinterteilungsbreite von 50 pin bis 150 pin auszubilden. Zusätzlich sind die Ausenelektroden einer Halbleitervorrichtung mit einem großen Verdrahtungsabstand ausgrund der Ausbildung eines Lötanschlusses (eine Lötwölbung) oder dergleichen an der Oberstäche ausgebildet die der Oberstäche gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleiterelentente angebracht sind, damit die Größe Halbleitervormehtung verningen werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberstäche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Besestigungsplättehen, an den das Halbleiterelement angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Besestigungsplatichen 20 klebt. 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiternahmens, 12 einen dunnen Metalldrahl zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementeiehvoge 9 mit dem ersten Elekwodenabschnitt 4, 15 ein die Halbienereleniente andichiendes Vergubharz 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externan Schaltung ausgebildele Elektrope, die an den zweiter Eickuodenabschnitt 5 aufen Louinn 25 oder bergleichen gesoter

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Ausvorgang Bei dieser Darsiellung hezeichnet die Bezugszah! I eine leitende Metallplatte tein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dieke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorhestimmten Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Atzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkönmiliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dieke von 125 µm bis 200 µm verwender wird, muE der Ahstand zwi- 15 schen henachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdent lag zur Gewährleistung des Atzvorgangs die minimale Unterreilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was eiwa doppeli so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahntens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelementelektrode durch Drahtbonden verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eicktrodenabschnitts durch Auzen und daraustolgendes Verkleinem des Verdrahtungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Ossenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, hei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial handell. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersten Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte I ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 aus- 40 gebildere Ätzmaske 3b eine Offnung zum Ätzen der anderen Oberflüche aufweist um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Atzniasken 3a und 3b an den Oherslächen der leitenden Metallolatte 1 ausgebiidet (Fig. 261a)), wobei der Auzvorgang zn beiden Oberflächen gestanet wird und zeitweilig ausgesetz wird, wenn die Tiese der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitunden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschnitts 4 songesetzt, bis das Ätzen die Alzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die Atzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt sine Schmittansicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 350 pm beträgt, wird die Dieke TI des ersien Elektrodenabsennitts 4 des Leiters 5(: pin. was eine Verkleinerung der Leiterenter- 65 teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei deitt es sich unt die Aubenelektrode der Haibieiten ornehlung handelt, und 20 ein Befestigungsplattehen, an das ein Halblettereteinent ungebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschmiter. 216 524/1987 und 232305/1994 eine Verfahren zur Vermngerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atzmasken. 3 anwechselnd auf heiden Oberflächen der leitenden Metallplate 1, bei der es sich um Leiterrahmenmaterial handelt und zur Verkleinerung der Leiterunterieitungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 geweigt. Jedoch weist ein derunig dünner ausgeführer Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflächen abwechselnd freiliegen, falls diese als Eicktroop zur Vernindung mittels Drahtbonden mit dem Halbleitereteinem verwendet wird, sich das nahrformige Bondemittel zwischen der geätzten rehen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine größere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbieitereleinents (Halbleitereleinentelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blindloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich wir das Problem auf, daß die Kosten der Halbieitervornichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die Reinigung der gebohren Operflächen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrantungsteil eine Technik vorgeschlagen worden, die die Leiterunteneilungsbreite verkleinert, jedoch ist für die Außenelektroden der Halbleitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deslielt ist ein Verdrahtungsahstand, der derselhe oder größer wie der herkömmliche ist, zwischen den ersten Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden; mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich witt des Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglielt unmöglich ist, eine verkleinerte Halbieiter-vornichtung zu ermalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgahe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stiffe der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleitereleinents erreichen sowie die Verkleinerung und Kostenvermngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtten nut einem deranigen Verdrahtungsteil gesenaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefügten Patentassprüchen dargelegten Maßnahmen gelost.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahtungsteil geschaften, das durch einer ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements ausgehildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externer Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt werbindet, woher der erste Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschnitt aus einem plattenformigen teitenden Komper ausgenildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitt nicht nach

so dick wie der ersie Elektrodenahsehnitt oder der zweite Elektrodonabschnitt ausgeführt ist,

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oherfläche des platienförmigen leitenden Körpers vorgesehen sein

Außerdem können die Verdrahlungsabschnitte verstreut an beiden Oberstächen des plattensoningen teitenden Korpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dieke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattensonnigen Korpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Hälfte der des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Durüherhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweise Elektrodenabschnist, deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des plauenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschassen, dus durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdruhtungsübschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden. 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plauensormigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenubschnitts, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei dem der Verdrahlungsabschnill und entweder der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdeni können die Verhindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschninen ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattensormigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Aizvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzah! von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenoc Zeichnung nicher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens geniäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dent er- 60 sien Ausführungsheispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens gemaß dem ersten Ausfuhrungspeispiel.

Fig. 4 eine Schnittansicht des Leiterahmens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemiß dem ersten Aussuhrungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiterrahmens

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittensicht eines Leuerseines Leuerraltmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahniens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß den: vierten Aussührungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draussicht eines Leiters eines Leiterranmens 15 gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Letters des Letterranniens ge:näß deni fünfien Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß den fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Aussührungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsten Aussührungsbe:spiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Droutsicht eines Letterrahntens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkoimnlichen gedrückten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkonindicher Leiterralimen angewende: 151.

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkömnilichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkörninlichen Leiterrahmens darstellt.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkommlichen Leiterrahniens und

Fig. 28 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbil-Zumindest eine Oberstäche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens darstellt.

Erstes Ausführungsbeispiel

Nachsiehund ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachsiehend anhand von Ausfün- 55 führungsbeispiel unier Bezug auf die Zeichnung beschne-

> Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Ausbau des Leiterrahmens gemaß diese: Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darsiellungen hezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metal:platte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdruhtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt 4, der elektrisen uber einen dunnen Metalldruht oder dergieichen init einer an der Oberfläche des Halblettereientents & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist 5 einen zweisen Eicktrodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine init einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halblettervormehtung han

dell, die aus einem Lieanschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Besestigungsplättehen, an das das Halbierterelement 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leuerrahmen

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Ätzmasken. T die Dicke der leitenden Metallplatte 1. T! die von der Oberfläche (rückwärtigen Oberfläche) der leitenden Metallplatte 1 geätzte Dicke, an der die Verdrah- to ungsubschnitte 2 nicht ausgebildet sind. To die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dünner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Aumaske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzmeske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W'I bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich ausgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten grober als die Offnung MD ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Atzgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen ar. den durch Ätzen von der unieren Oberfläche des Verdrahlungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplaue I ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm- 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 erhalten, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Ätzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Atzuele T1 von der nückwänigen Oberstäche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich un einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsonschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgeschen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darsiellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1. 26 Verdrahtungsabschnitte sur die zweite Seite der leitenden so Metallplane 1. M3 eine Offnung fur die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel Da beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wahrend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 60 Elektrodenabschnist 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte 1 auf. Obwohl eine Seite des den ersien Elektrodenabschnitt 4 init dem zweiten Elektrodenabsennitt & verbindenden Veraranungsabschmitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Autver- es von einer Seite bei dem Autvorgang verkleinert werden gangs bedeckt ist, wird cas Atzen von der anderen Sone durchgefuhr. Desnalt wird der Verdrahlungsabsennitt 2 dünner als der erste Elektrotenabstritt 4 und der zweite

Elektrodenahschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußoberflächen) 4a und 5a des ersien Biekironenanschnitts 4 und des zweiten Elektrodenahschnitts 5 an densel-5 ben Seiten der lettenden Metallplatte I ausgehildet sind, wehingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 42 und 45 an unierschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da heide Setten des ersien Elektrodenzbschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geatzie ebene Oberflächen der leitenden Meiallplane I sind, wird kein Probien: beim Bonden verursacht. Deshalb können die Verninflungsoherstachen des eisien Elektrodenahschnitts 4 und des zweisen Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewent: werden.

Bei dem Leiterrahmen gemäß diesem Ausführungsbeispiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Meialiplatte I durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dicker als die Hülfte der Dieke der leitenden Metaliplatte I ausgeführt werden. Folglich kann das Atzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Ahstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dicke T2 der Verdrantungsabschnitte 2, 22 und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiterunierierlungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke TI nonnalerweise ist, diese kleiner als die Dielite T aer leitenden Metallplane I sein.

Gemüß diesem Aussuhrungsbeispiel können die zweisen Elektrodenahschnitte 5 an der innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Besestigungsplätichen 20 angebrachten Halbleiterelenients 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halb, eitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen durchgeführt werden, dust der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa gunauso groß ist wie die Dicke T2 der Verärzhtungsabschnitte 2. indent die Dieke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dunner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterunterteilungsbreite verkürzt werden, wobei 40 eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusaizlich kann, wenn die Verdightungsabschning 22 der einen Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterun:eneilungsbreite weiter verkleinert werden kann. Außerden: können die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahsennitte 5 derart wie gewunscht bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halblettereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhleitervorrichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

55

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenahschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwisschen den zweiten Eleitrogenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrehlungsabschnitte 2 aufen eine dunnere Ausführung der zweite Einkundensbernnite 5 mittels Auten

Gemüß Fig. 7 ist die Vereindungsonerfläche Sa des auchten Biekuronenabschnitte 5 an der beite vorgesehen. Die nicht geatzt wire Jedoch kunn wie in Fig. S gezeigt, wenr es

erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzten Seite vorzuschen, die Verbindungsoherstäche durch Anwenden eines Pressens an deni zweisen Elektrodenahschnist 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszulühren, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweile Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke 11. eine Leiterbreite W1 und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich & 72. wobei die erhöhle Leiterbreite gleich v x (ΔΤ2/72) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterhreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiter. Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberslache eben auszusühren.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinerte 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgesühn. Jedoch kunn
der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4
kleiner ausgesühn werden, inden die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen
von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgesühn werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsohersläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgesührt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verunsacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenahschnitte 4 dunner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süssen (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterieilungsbreite bei dem Halbleiterelement entsprochen werden.

Vienes Ausführungsheispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darziellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Ätzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 rahmens dunner ausgesührt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und Seinen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgesuhm sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnes einen Verbindungsanschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 22 an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten (65 Seite, der bei Aushildung des Lenemahmens nicht gewitz: wird, da beide Seiten mit Atzmasken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung emlöglicht. Wie in Fig. 12 geweigt emlog-licht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidintensional verteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine Verdrahtung inn einer höheren Diehte verwirklicht und eine verkleineme Habbeitervormehtung erreicht werden.

Fünlies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4. der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 22 und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 22 und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draussicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdralitungsabschnitte 22 und 2b nicht geradlinig verlausen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es enforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder beliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ernöglich;

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und
18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente
wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfällt deren Beschreihung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe anzinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-förmiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkieinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiternahmens gemaß dem siehten Ausführungsbeispiel, woder Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genomment Schnittensicht und Fig. 20 eine pempekunische Ansicht der zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahlungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiternahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Eicktrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Ätzen ein Kreis gemüstert, der die Formt des zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohingegen der Versdrahtungsabschnitt hzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Ätzen ausgehildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Aussührungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenahschnitte 5. die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneintsander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbanen zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verkleinene Halblettervorrichtung erreicht.

Achies Aussuhrungsbeispiel

Gemäß dem siebten Aussührungsheispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halhleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite ausweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, in dem die Dieke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleitere lementelektroden mit den Außenelektroden der Halbleiter orrichtung nicht dieker als die Hälfte der erforderlichen Dieke des Leiterrahmenmatenals ausgeführt wird. Außerdem kann durch Verwendung eines Leiterrahmens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmatenals angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden Zusätzlich kann durch Anordnung so der Außenelektroden an der rückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 53

4. der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements

8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt S. der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschäffen, der 60 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfornitgen leitenden Körper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer 63 uls die Hälfte der Dieke des ersten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist Eine Feinverdrahtung kann Gaburen erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahtungsteit zur etekinsehen Verhindung der Halbleitereleinentelektroder. 9 mit den Außeneicktroten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halbleiter der ertoteleilichen Dicke des Leiterrahtunnmaterials ausgeführt, wird

Patentanspruche

1. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabsennitt (4), der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements (8) ausgehifdeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der um einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elettrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsanschnitts (2) nicht dieker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

- 2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekonnzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberstäche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.
- 3. Verdrahtungsieil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberstächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.
- 4. Verdrahtungsieil nach einem der Anspruche 1. dzdurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.
- 5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 his 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dieke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenformtgen Körpers (1) ist, wobei die Dieke des underen nicht mehr als die Flässte der des plattensonnigen lettenden Körpers (1) beträgt.
- 6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekonnzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenahschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenförmigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.
- 7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnei durch einen ersten Elektrodenahschniti (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der och ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (5), der Verdrahtungsahschnitt (2) und der Verbindungsahschnitt (6) aus einem plattentormigen leitenden Korper (1) ausgeeildet sind und teweils die Diele des ersten Elektrodenanschnitts (4), des zweiten Elektrodenanschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht profer als die Halfie der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahiungsteil nach Anspruch 7. dadurch geilennzeichnet, duß der Verbindungsahschnitt (6) ein Ahschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweise Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnel daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersten Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- 10 ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenei sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichte: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Älzen ausgebildel ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dudurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch

eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 25 drahtungsieil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnit (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

13. Leiterrahmen, gekennzeichnei durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsahschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgesührt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul 1998.

FIG. 1

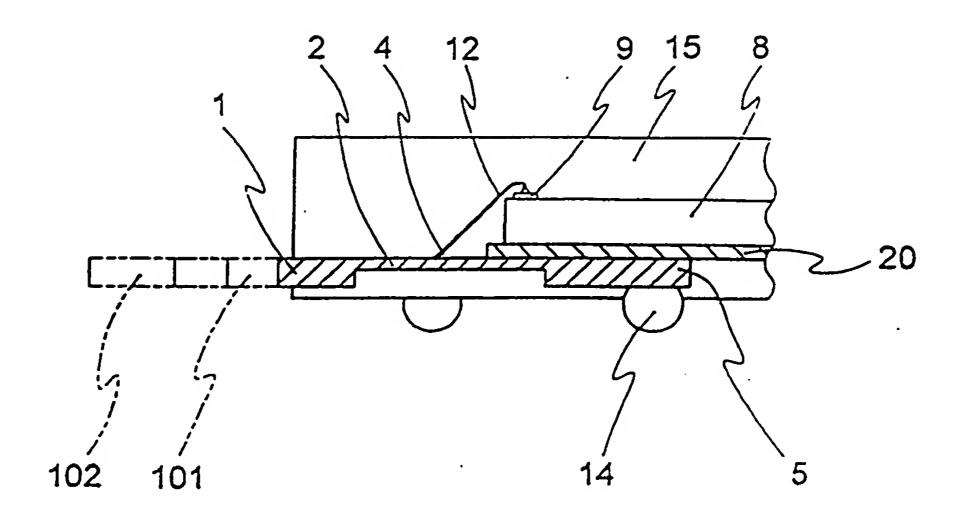
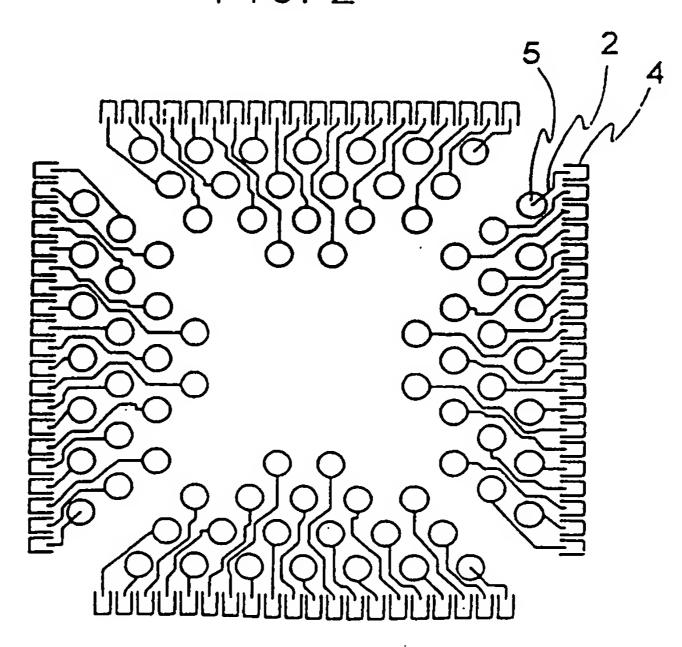
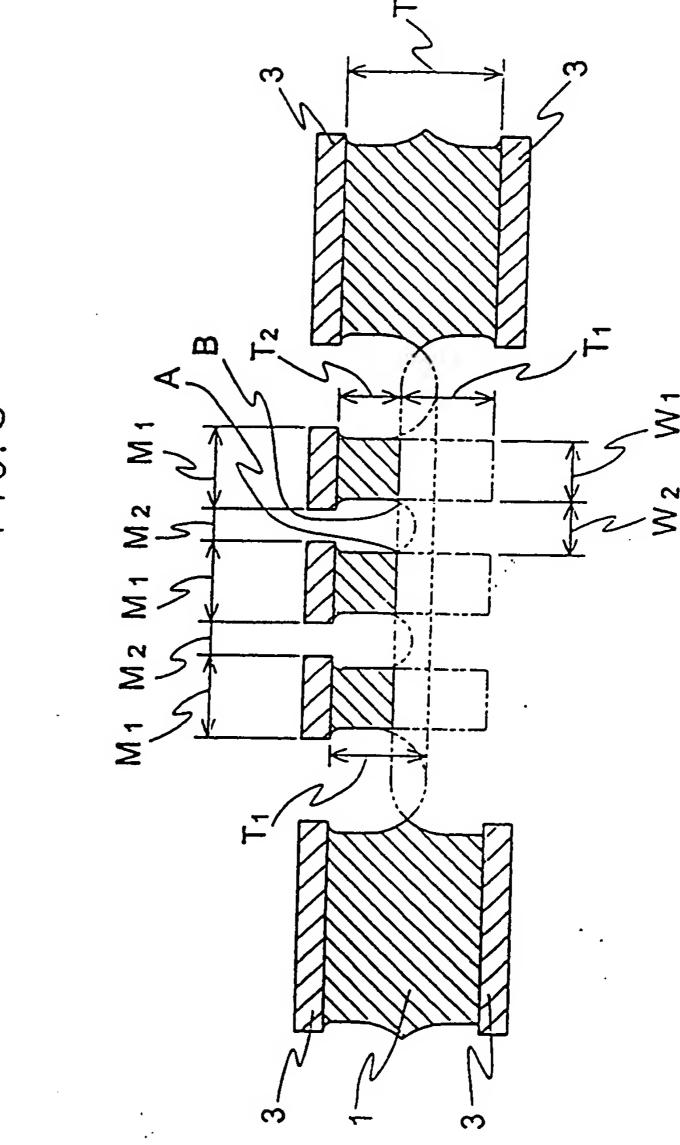


FIG. 2



Nummer: Int. Ci.⁶, Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



.F1G. 3

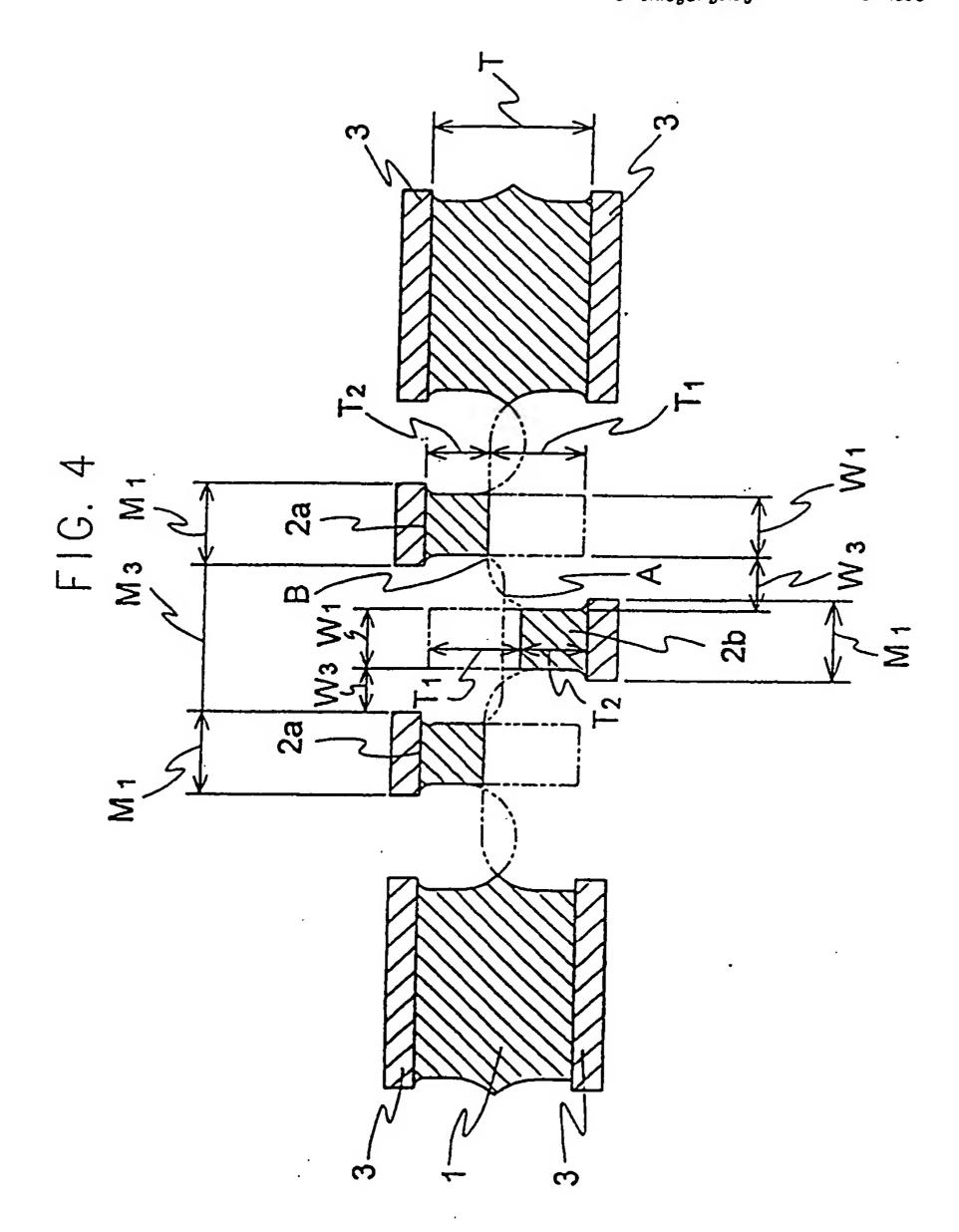


FIG. 5

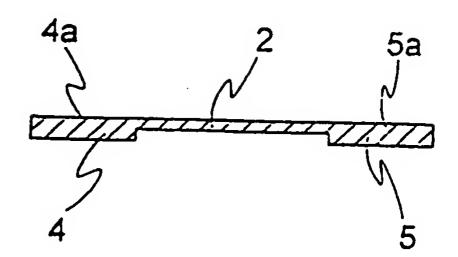


FIG. 6

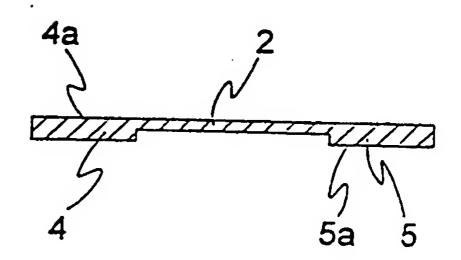


FIG. 7

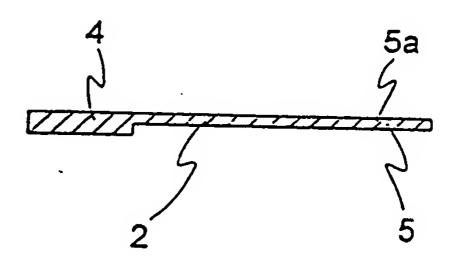
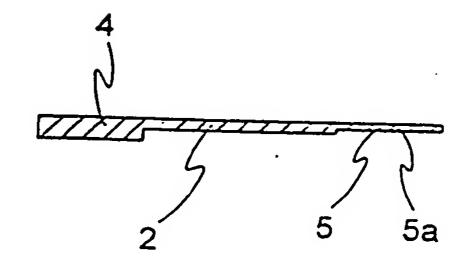


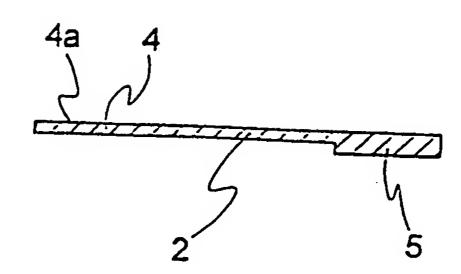
FIG. 8



Nummer.
Int. Cl.⁶:
Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul: 1998

FIG. 9



F1G.10

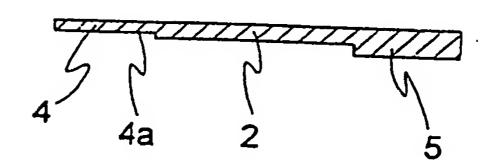


FIG. 11

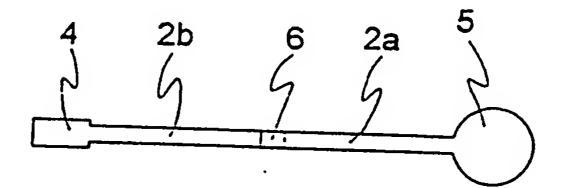
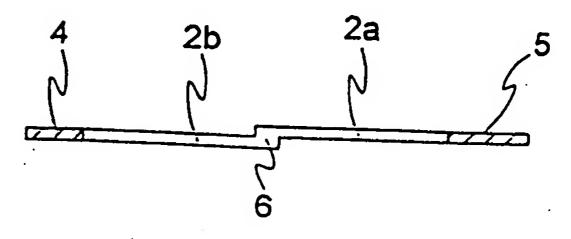


FIG. 12



Nummer: Int. CI.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

F1G.13

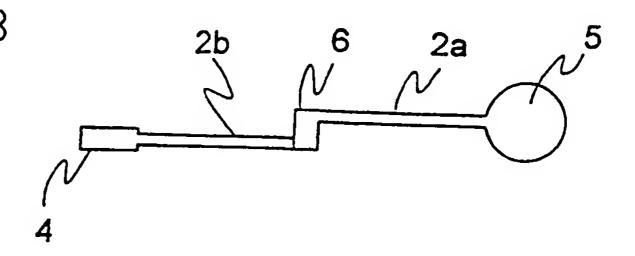


FIG. 14

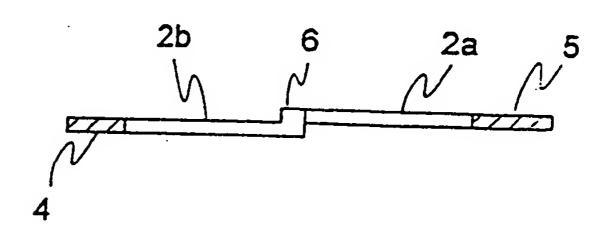
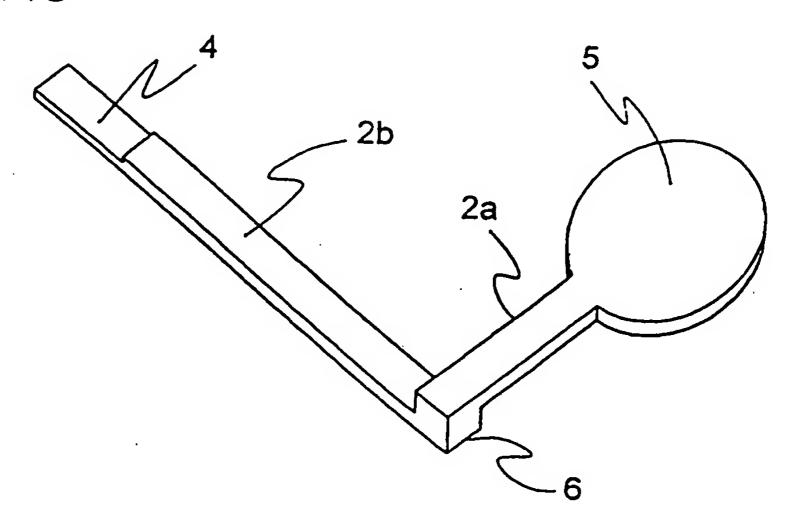


FIG. 15



Nummer. Ini. Cl.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul. 1998

FIG. 16

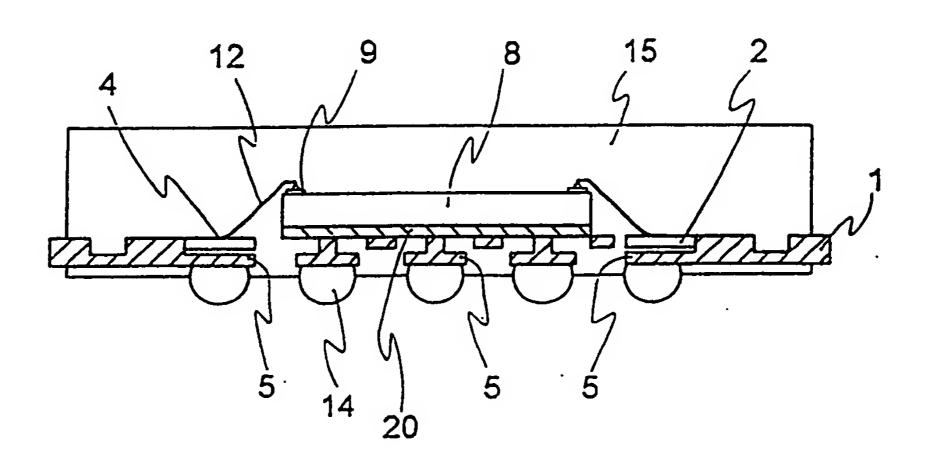
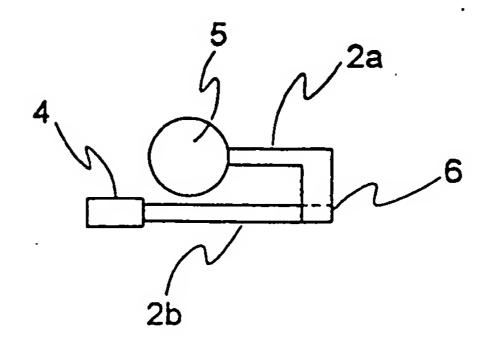


FIG. 17



Nummer: int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

F1G.18

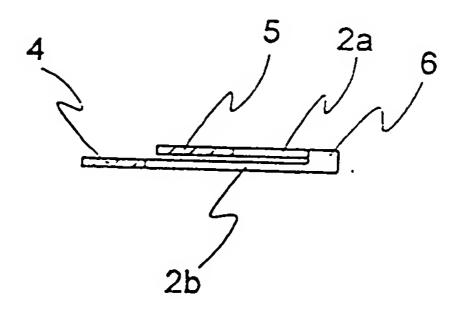
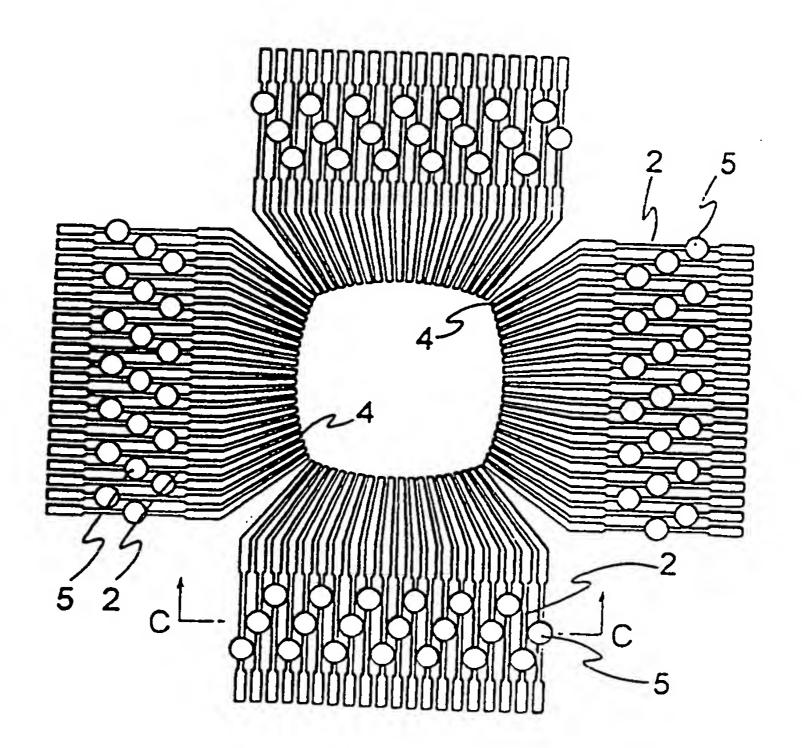


FIG. 19



Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

F1G. 20

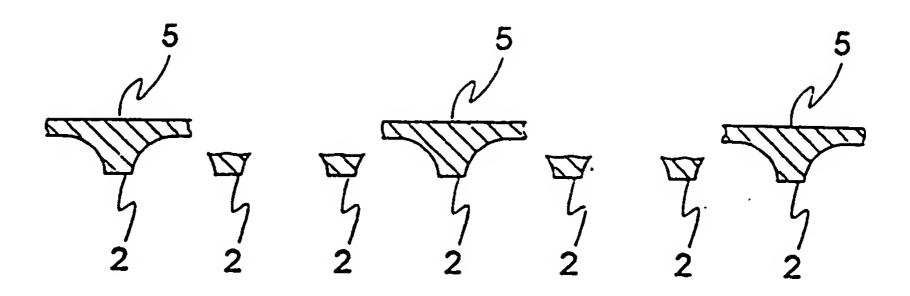


FIG. 21

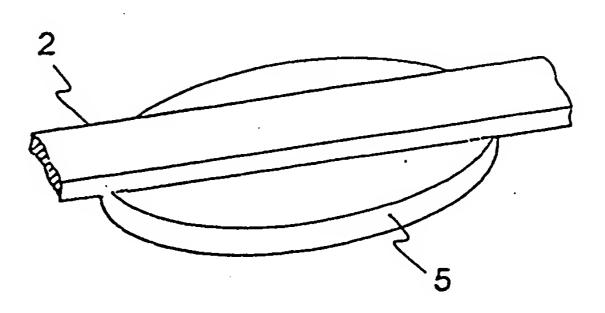
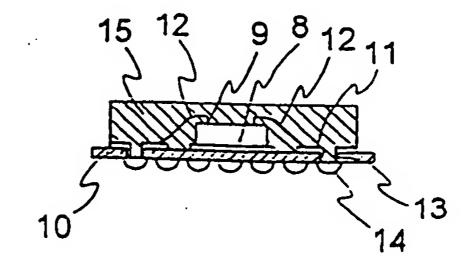


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. CI.*; Offenlegungstag:

DE 197 34 784 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1995

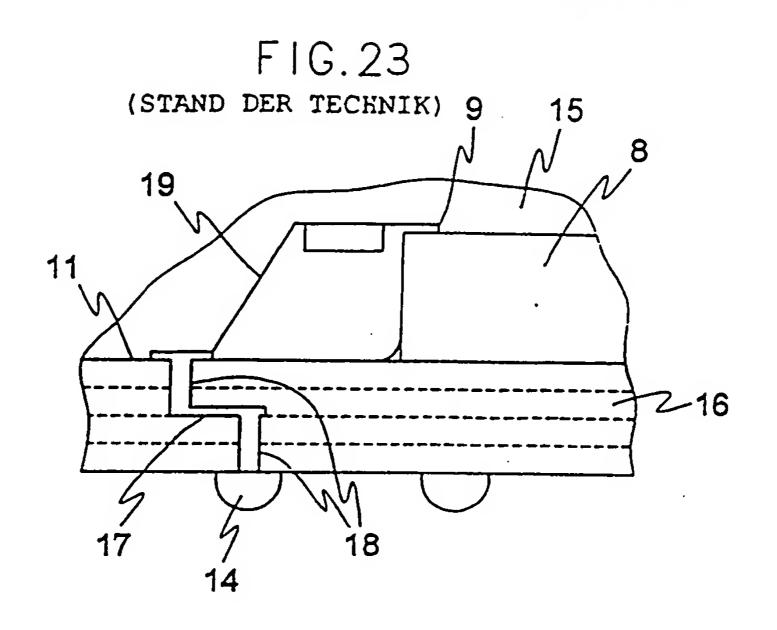
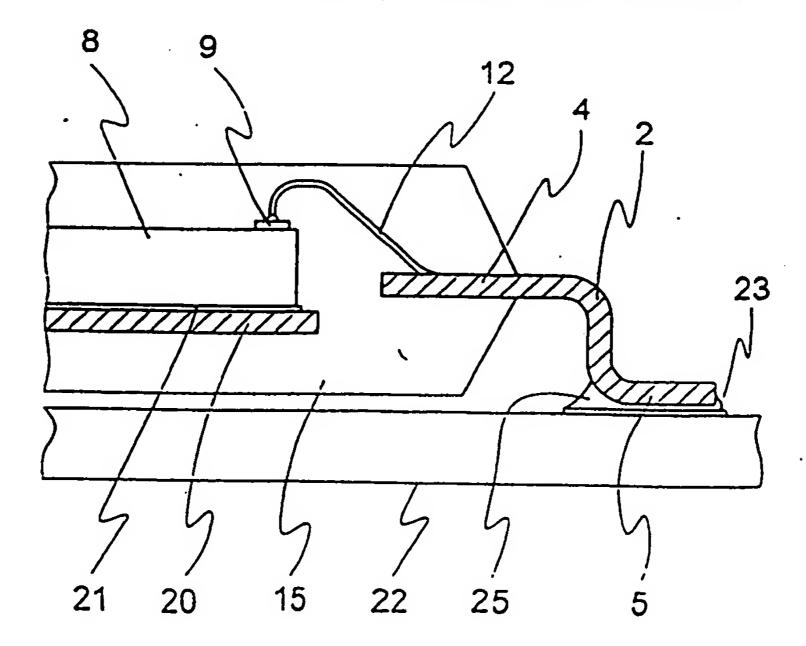


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Cl.⁶;

Int. Cl."; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 25 (STAND DER TECHNIK)

Nummer; int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul: 1998

